

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会

第30回商標審査基準ワーキンググループ

議事次第・配付資料一覧

日 時:令和4年 2月16日(水) 午前10時開会

会 場:特許庁 9階 庁議室/WEB会議室

(議事次第)

1. 開会
2. 新しいタイプの商標に関する商標審査基準の点検について
3. 令和2年商標法施行規則改正により適切な保護が可能となった立体商標の出願状況等のご報告
4. 閉会

(配付資料)

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

資料1 新しいタイプの商標に関する商標審査基準の点検について

資料2 令和2年商標法施行規則改正により適切な保護が可能となった立体商標の出願状況等のご報告

参考資料 商標審査基準〔改訂第 15版〕(該当部分抜粋)